AutoVP-12S 振动抛光机

本款机器目的是通过机体高频率振动对试样产生微量的研磨抛光而达到符合试验的光洁度，这种加工方式能把试样磨损降至最低，且它是一个缓慢的加工过程。机器配置夹持多种大小规格试样的夹具，同时可根据试样的轻重调节参数对应振动幅度，获得不同的抛光效果。



振动抛光广泛应用于 EBSD(背散射电子衍射)，AFM(原子力显微镜)，SEM(电镜扫描)分析和纳米压痕或显微硬度测试的前序样品制备。

参数：

规格	AutoVP-12S 型振动抛光机
机器电源	220V/110V
输入功率	1300 W
频率	0-240 Hz
工作盘直径	Φ300 mm
夹持试样直径	φ20 - φ50
重量	130 Kg
外形尺寸	长 585×宽 510×高 438mm